

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】令和5年1月6日(2023.1.6)

【国際公開番号】WO2020/195559

【出願番号】特願2021-508873(P2021-508873)

【国際特許分類】

H 0 1 L 2 1 / 3 0 6 5 (2 0 0 6 . 0 1)

【 F I 】

H 0 1 L 2 1 / 3 0 2 1 0 5 A

10

【手続補正書】

【提出日】令和4年12月23日(2022.12.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項2】

前記第1のガスに含まれるヨウ素原子及び臭素原子の数が、前記第3のガスに含まれる水素原子の数の2倍以下であることを特徴とする、請求項1に記載のドライエッチング方法。

20

30

40

50